МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)

		УТВЕРЖДАЮ		
Пр	орен	стор по учебной ра	бот	e
		П. Е. Т ₁	пос	H
‹ ‹	>>	20)]	Г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Твердотельная электроника

Уровень образования: высшее образование - бакалавриат

Направление подготовки (специальность): 11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Направленность (профиль): Промышленная электроника

Форма обучения: заочная

Факультет: ЗиВФ, Заочный и вечерний факультет Кафедра: ПрЭ, Кафедра промышленной электроники

Kypc: 2

Семестр: 3, 4

Учебный план набора 2015 года

Распределение рабочего времени

№	Виды учебной деятельности	3 семестр	4 семестр	Всего	Единицы
1	Лекции	6		6	часов
2	Практические занятия	2	2	4	часов
3	Лабораторные работы		8	8	часов
4	Всего аудиторных занятий	8	10	18	часов
5	Из них в интерактивной форме	2	1	3	часов
6	Самостоятельная работа	28	130	158	часов
7	Всего (без экзамена)	36	140	176	часов
8			4	4	часов
9	Общая трудоемкость	36	144	180	часов
		5.0		5.0	3.E

Контрольные работы: 4 семестр - 2 Дифференцированный зачет: 4 семестр

Рассмотрена	и одо	брена на за	седании	кафедры
протокол №	44	от « <u>31</u> »	3	20 <u>17</u> г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

вательного стандарта высшего образования (Ф	требований федерального государственного образо- РГОС ВО) по направлению подготовки (специально- , утвержденного 12 марта 2015 года, рассмотрена и 20 года, протокол №
Разработчик:	
профессор каф. ПрЭ	Н. С. Легостаев
Заведующий обеспечивающей каф. ПрЭ	С. Г. Михальченко
Рабочая программа согласована с факул направления подготовки (специальности).	ътетом, профилирующей и выпускающей кафедрами
Декан ЗиВФ	И. В. Осипов
Заведующий выпускающей каф. ПрЭ	С. Г. Михальченко
Эксперт:	
лоцент кафелра ПрЭ	Л. О. Пахмурин

1. Цели и задачи дисциплины

1.1. Цели дисциплины

Целью изучения является приобретение знаний по физическим основам действия полупроводниковых приборов, их электрическим характеристикам для статического и динамического режимов работы, реакции приборов на внешние воздействия, представлению приборов в виде электрических моделей, методам экспериментального определения параметров моделей

1.2. Задачи дисциплины

— Задачей изучения дисциплины является приобретение навыков и умений в вопросах правильного выбора вида полупроводниковых приборов для построения электронных схем, исходя из функциональных задач, решаемых этими схемами, и обеспечение грамотной эксплуатации приборов, позволяющих максимально эффективно использовать заложенные в них возможности

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Твердотельная электроника» (Б1.Б.13.1) относится к блоку 1 (базовая часть).

Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются следующие дисциплины: Математика, Материалы электронной техники, Физика, Химия.

Последующими дисциплинами являются: Аналоговая электроника, Вакуумная и плазменная электроника, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, Инженерные расчеты в Mathcad, Методы анализа и расчета электронных схем, Метрология и технические измерения, Микроволновая, квантовая и оптическая электроника, Микросхемотехника, Микроэлектроника, Наноэлектроника, Научно-исследовательская работа (рассред.), Основы преобразовательной техники, Преддипломная практика, Профессиональные математические пакеты, Схемотехника, Схемотехника ключевых устройств, Цифровая и микропроцессорная техника, Электронные промышленные устройства, Энергетическая электроника.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- ОПК-1 способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики;
- ПК-2 способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения;

В результате изучения дисциплины студент должен:

- **знать** устройство, принцип действия, характеристики и параметры основных классов полупроводниковых приборов; эквивалентные схемы полупроводниковых приборов, методы определения и расчета параметров эквивалентных схем; функциональные электрические модели приборов и методы определения параметров моделей; методы анализа переходных процессов.
- **уметь** производить расчет параметров основных классов полупроводниковых приборов; правильно выбирать элементы электронной схемы для решения поставленной задачи с максимальным использованием возможностей приборов; анализировать переходные процессы в твердотельных приборах с использованием метода заряда; экспериментально определять параметры твердотельных приборов.
- **владеть** навыками практической работы с полупроводниковыми приборами в составе электронной схемы; методами экспериментального исследования параметров и характеристик полупроводниковых приборов.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5.0 зачетных единицы и представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины

тиотпан прудочниот диодинити		
Виды учебной деятельности	Всего часов	Семестры

		3 семестр	4 семестр
Аудиторные занятия (всего)	18	8	10
Лекции	6	6	
Практические занятия	4	2	2
Лабораторные работы	8		8
Из них в интерактивной форме	3	2	1
Самостоятельная работа (всего)	158	28	130
Оформление отчетов по лабораторным работам	10		10
Проработка лекционного материала	18	18	
Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	8	8	
Подготовка к практическим занятиям, семинарам	2	2	
Выполнение контрольных работ	120		120
Всего (без экзамена)	176	36	140
	4		4
Общая трудоемкость ч	180	36	144
Зачетные Единицы	5.0	5.0	

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий

Названия разделов дисциплины	Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самостоятельная работа	Всего часов (без экзамена)	Формируемые компетенции
	3 cer	местр				
1 Физические основы твердотельной электроники	1	0	0	0	1	ОПК-1, ПК-2
	1	•	0	10	1.5	
2 Контактные явления	1	2	0	12	15	ОПК-1, ПК-2
3 Полупроводниковые диоды	1	0	0	4	5	ОПК-1, ПК-2
4 Биполярные транзисторы	1	0	0	4	5	ОПК-1, ПК-2
5 Полевые транзисторы	1	0	0	6	7	ОПК-1, ПК-2
7 Тиристоры	1	0	0	2	3	ОПК-1, ПК-2
Итого за семестр	6	2	0	28	36	
	4 cei	местр				
6 Лабораторные работы	0	2	8	10	20	ОПК-1, ПК-2

8 Выполнение контрольных работ		0	0	120	120	ОПК-1, ПК-2
Итого за семестр	0	2	8	130	140	
Итого	6	4	8	158	176	

5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)

Содержание разделов дисциплин (по лекциям) приведено в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Содержание разделов дисциплин (по лекциям)

таолица 3.2 Содержание раздело	из диециплин (по лекциям)		
Названия разделов	Названия разделов Содержание разделов дисциплины по лекциям		Формируемые компетенции
	3 семестр		
1 Физические основы твердотельной электроники	Строение и энергетические свойства кристаллов твердых тел. Процессы переноса заряда в полупроводниках: дрейф носителей заряда, диффузия носителей заряда, уравнение непрерывности. Эффект поля.	1	ОПК-1, ПК-2
	Итого	1	
2 Контактные явления	Электрические переходы. Электроннодырочные переходы. Электроннодырочный переход в равновесном состоянии. Электронно-дырочный переход в неравновесном состоянии. Вольтамперная характеристика электроннодырочного перехода. Пробой электронно-дырочного перехода. Динамические параметры электронно-дырочного перехода. Контакты металл-полупроводник. Выпрямляющие контакты металл-полупроводник. Омические контакты. Структуры металл-диэлектрик-полупроводник (МДП-структуры). Гетеропереходы.	1	ОПК-1, ПК-2
	Итого	1	
3 Полупроводниковые диоды	Выпрямительные диоды, импульсные диоды, диоды Шоттки, стабилитроны, стабисторы, варикапы, туннельные диоды – параметры и характеристики.	1	ОПК-1, ПК-2
	Итого	1	
4 Биполярные транзисторы	Структура и основные режимы работы. Собственные статические параметры. Статические характеристики. Динамические параметры. Эквивалентные схемы. Усилительные свойства. Работа в импульсном режиме.	1	ОПК-1, ПК-2
	Итого	1	
5 Полевые транзисторы	Полевые транзисторы с управляющим	1	ОПК-1,

	переходом — статические характеристики, параметры, эквивалентные схемы, инерционные свойства. МДП-транзисторы с изолированным затвором. МДП-транзисторы с индуцированным каналом — принцип действия, статические характеристики. МДП-транзисторы со встроенным каналом — принцип действия, статические характеристики. Статические параметры МДП-транзисторов. Эквивалентные схемы МДП-транзисторов. Инерционные свойства МДП-транзисторов. Усилительные свойства полевых транзисторов в импульсном режиме.		ПК-2
	Итого	1	
7 Тиристоры	Диодные тиристоры, триодные тиристоры, симметричные тиристоры, способы включения тиристоров. основные параметры.	1	ОПК-1, ПК-2
	Итого	1	
Итого за семестр		6	
Итого		6	

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи

Наименование дисциплин	№ разделов данной дисциплины, для которых необходимо изучение обеспечивающих и обеспечиваемых дисциплин									
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Предшествующие дисциплины										
1 Математика	+									
2 Материалы электронной техники	+									
3 Физика	+									
4 Химия	+									
	Посл	едующи	е дисциг	ілины						
1 Аналоговая электроника	+	+	+	+	+	+	+	+		
2 Вакуумная и плазменная электроника	+	+								
3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты	+	+	+		+	+	+			
4 Инженерные расчеты в						+		+		

		1			Т.	1	1	
Mathcad								
5 Методы анализа и расчета электронных схем				+	+			
6 Метрология и технические измерения						+		
7 Микроволновая, квантовая и оптическая электроника	+	+						
8 Микросхемотехника			+	+	+			
9 Микроэлектроника			+	+	+			
10 Наноэлектроника	+							
11 Научно-исследовательская работа (рассред.)	+	+	+	+	+		+	+
12 Основы преобразовательной техники			+	+	+		+	
13 Преддипломная практика			+	+	+		+	
14 Профессиональные математические пакеты								+
15 Схемотехника			+	+	+		+	
16 Схемотехника ключевых устройств			+		+			
17 Цифровая и микропроцессорная техника			+	+	+			
18 Электронные промышленные устройства			+	+	+		+	
19 Энергетическая электроника			+	+	+		+	

5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий представлено в таблице 5.4

Таблица 5.4 – Соответствие компетенций и видов занятий, формируемых при изучении дисциплины

		Виды з			
Компетенции	Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самостоятельная работа	Формы контроля

ОПК-1	+	+	+	+	Контрольная работа, Экзамен, Защита отчета, Собеседование, Отчет по лабораторной работе, Опрос на занятиях, Дифференцированный зачет, Отчет по практическому занятию
ПК-2	+	+	+	+	Контрольная работа, Экзамен, Защита отчета, Собеседование, Отчет по лабораторной работе, Опрос на занятиях, Дифференцированный зачет, Отчет по практическому занятию

6. Интерактивные методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах приведены в таблице 6.1

Таблица 6.1 – Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

Методы	Интерактивные практические занятия	Интерактивные лекции	Интеракт ивные лаборато рные занятия	Всего
	3 семе	естр		
Презентации с использованием слайдов с обсуждением	1			1
Выступление студента в роли обучающего		1		1
Итого за семестр:	1	1	0	2
	4 семе	естр		
Работа в команде			1	1
Итого за семестр:	0	0	1	1
Итого	1	1	1	3

7. Лабораторные работы

Наименование лабораторных работ приведено в таблице 7.1.

Таблица 7. 1 – Наименование лабораторных работ

Названия разделов	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
	4 семестр		
6 Лабораторные работы	Исследование статических характеристик биполярного транзистора	4	ОПК-1, ПК-2
	Исследование полевого транзистора с управляющим p-n-переходом	4	

	Итого	8	
Итого за семестр		8	
Итого		8	

8. Практические занятия (семинары)

Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 8.1.

Таблица 8. 1 – Наименование практических занятий (семинаров)

Названия разделов	Наименование практических занятий (семинаров)	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
	3 семестр		
2 Контактные явления	Определение статических и динамических параметров переходов.	2	ОПК-1, ПК-2
	Итого	2	
Итого за семестр		2	
	4 семестр		
6 Лабораторные работы	Определение статических и динамических параметров биполярных транзисторов	2	ОПК-1, ПК-2
	Итого	2	
Итого за семестр		2	
Итого		4	

9. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 - Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции

таолица 9.1 - Виды самостоятельной расоты, трудоемкость и формируемые компетенции					
Названия разделов	Виды самостоятельной работы	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции	Формы контроля	
	3 семест	p			
2 Контактные явления	Подготовка к практиче- ским занятиям, семина- рам	2	ОПК-1, ПК-2	Дифференцированный зачет, Контрольная работа, Опрос на занятиях,	
	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	8		Отчет по практическому занятию, Собеседование	
	Проработка лекционного материала	2			
	Итого	12			
3 Полупроводниковые диоды	Проработка лекционного материала	4	ОПК-1, ПК-2	Дифференцированный зачет, Контрольная рабо-	

	Итого	4		та, Собеседование	
4 Биполярные транзисторы	Проработка лекционного материала	4	ОПК-1, ПК-2	Дифференцированный зачет, Контрольная рабо-	
	Итого	4		та, Собеседование	
5 Полевые транзисторы	Проработка лекционного материала	6	ОПК-1, ПК-2	Дифференцированный зачет, Контрольная рабо-	
	Итого	6		та, Собеседование	
7 Тиристоры	Проработка лекционного материала	2	ОПК-1, ПК-2	Дифференцированный зачет, Контрольная рабо-	
	Итого	2		та, Собеседование	
Итого за семестр		28			
	4 семест)			
6 Лабораторные работы	Оформление отчетов по лабораторным работам	10	ОПК-1, ПК-2	Защита отчета, Отчет по лабораторной работе	
	Итого	10			
8 Выполнение контрольных работ	Выполнение контрольных работ	120	ОПК-1, ПК-2	Дифференцированный зачет, Контрольная рабо-	
	Итого	120		та, Собеседование	
Итого за семестр		130			
	Подготовка и сдача экза- мена / зачета	4		Дифференцированный зачет	
Итого		162			

9.1. Темы контрольных работ

- 1. Расчет полевого транзистора с управляющим р-п-переходом.
- 2. Расчет полевого транзистора с изолированным затвором и индуцированным каналом.

9.2. Темы для самостоятельного изучения теоретической части курса

- 1. Пробой электронно-дырочного перехода.
- 2. Динамические параметры электронно-дырочного перехода.
- 3. Переходные процессы в электронно-дырочном переходе.
- 4. Контакты металл-полупроводник.
- 5. Выпрямляющие контакты металл-полупроводник.
- 6. Структуры металл-диэлектрик-полупроводник.
- 7. Гетеропереходы.

9.3. Вопросы на проработку лекционного материала

- 1. Распределение стационарных потоков носителей заряда в биполярном транзисторе.
- 2. Собственные статические параметры биполярного транзистора.
- 3. Статические характеристики биполярного транзистора.
- 4. Линейные модели биполярного транзистора.
- 5. Усилительные свойства биполярного транзистора.
- 6. Работа биполярного транзистора в импульсном режиме.
- 7. Диодные, триодные и симметричные тиристоры.
- 8. Основные статические и динамические параметры тиристоров.
- 9. Способы управления тиристорами.
- 10. Полевые транзисторы с управляющим переходом.
- 11. Полевые транзисторы с изолированным затвором.
- 12. Усилительные свойства полевых транзисторов.
- 13. Работа полевых транзисторов в импульсном режиме.

- 14. Выпрямительные диоды.
- 15. Диоды Шоттки.
- 16. Стабилитроны.
- 17. Электронно-дырочный переход в равновесном и неравновесном состояниях.
- 18. Статическая вольт-амперная характеристика реального электронно-дырочного перехода.

10. Курсовая работа (проект)

Не предусмотрено РУП

11. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Не предусмотрено

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

12.1. Основная литература

- 1. Шангин А.С. Твердотельные приборы и устройства: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Шангин А.С. Томск: ТУСУР, 2012. 156 с. [Электронный ресурс]. https://edu.tusur.ru/publications/2438
- 2. Давыдов, В.Н. Твердотельная электроника: Учебное пособие для студентов направления 2100100 "Электроника и наноэлектроника", профиль "Электронные приборы и устройства" [Электронный ресурс] / Давыдов В.Н. Томск: ТУСУР, 2013. 175 с. [Электронный ресурс]. https://edu.tusur.ru/publications/3715

12.2. Дополнительная литература

- 1. Пасынков В.В., Чиркин Л.К. Полупроводниковые приборы: Учебник для вузов. СПб.: Лань, 2006. 480 с. (наличие в библиотеке ТУСУР 98 экз.)
- 2. Гуртов В.А. Твердотельная электроника: Учеб. пособие 2-е изд., доп. М.: Техносфера, 2005. 408 с.: Библиотека ТУСУР, (наличие в библиотеке ТУСУР 88 экз.)

12.3 Учебно-методические пособия

12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия

- 1. Троян П.Е. Твердотельная электроника. Учебно-методическое пособие по аудиторным практическим занятиям и самостоятельной работе. Томск: ТУСУР, 2007. 76 с. (для практических занятий и самостоятельной работы) (наличие в библиотеке ТУСУР 47 экз.)
- 2. Жигальский А.А. Твердотельная электроника: Методические указания по выполнению лабораторных работ. Томск: ТУСУР, 2007. 59 с. (для выполнения лабораторных работ) (наличие в библиотеке ТУСУР 29 экз.)

12.3.2 Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся из числа инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

Для лиц с нарушениями зрения:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

12.4. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и требуемое программное обеспечение

1. ELIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. - Режим доступа: http://elibrary.ru

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины

13.1. Общие требования к материально-техническому обеспечению дисциплины

13.1.1. Материально-техническое обеспечение для лекционных занятий

Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория, с количеством посадочных мест не менее 22-24, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются наглядные пособия в виде презентаций по лекционным разделам дисциплины.

13.1.2. Материально-техническое обеспечение для практических занятий

Для проведения практических (семинарских) занятий используется учебная аудитория, расположенная по адресу 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 3 этаж, ауд. 333. Состав оборудования: Учебная мебель; Доска магнитно-маркерная -1 шт.; Коммутатор D-Link Switch 24 рогт - 1 шт.; Компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8 ГГц. -14 шт. Используется лицензионное программное обеспечение, пакеты версией не ниже: Microsoft Windows XP Professional with SP3/Microsoft Windows 7 Professional with SP1; Microsoft Windows Server 2008 R2; Visual Studio 2008 EE with SP1; Microsoft Office Visio 2010; Microsoft Office Access 2003; VirtualBox 6.2. Имеется помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

13.1.3. Материально-техническое обеспечение для лабораторных работ

Для проведения лабораторных занятий используется учебно-исследовательская вычислительная лаборатория, расположенная по адресу 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 3 этаж, ауд. 333. Состав оборудования: Учебная мебель; Экран с электроприводом DRAPER BARONET – 1 шт.; Мультимедийный проектор TOSHIBA – 1 шт.; Компьютеры класса не ниже Intel Pentium G3220 (3.0GHz/4Mb)/4GB RAM/ 500GB с широкополосным доступом в Internet, с мониторами типа Samsung 18.5" S19C200N– 18 шт.; Используется лицензионное программное обеспечение, пакеты версией не ниже: Microsoft Windows XP Professional with SP3; Visual Studio 2008 EE with SP1; Microsoft Office Visio 2010; Microsoft SQL-Server 2005; Matlab v6.5

13.1.4. Материально-техническое обеспечение для самостоятельной работы

Для самостоятельной работы используется учебная аудитория (компьютерный класс), расположенная по адресу 634034, г. Томск, ул. Вершинина, 74, 1 этаж, ауд. 100. Состав оборудования: учебная мебель; компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. - 4 шт.; компьютеры подключены к сети ИНТЕРНЕТ и обеспечивают доступ в электронную информационнообразовательную среду университета.

13.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения обшего и специального назначения.

При обучении студентов **с нарушениями слуха** предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями слуха, мобильной системы обучения для студентов с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.

При обучении студентов **с нарушениями** зрениями предусмотрено использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра.

При обучении студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.

14. Фонд оценочных средств

14.1. Основные требования к фонду оценочных средств и методические рекомендации

Фонд оценочных средств и типовые контрольные задания, используемые для оценки сформированности и освоения закрепленных за дисциплиной компетенций при проведении текущей, промежуточной аттестации по дисциплине приведен в приложении к рабочей программе.

14.2 Требования к фонду оценочных средств для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для студентов с инвалидностью предусмотрены дополнительные оценочные средства, перечень которых указан в таблице.

Таблица 14 – Дополнительные средства оценивания для студентов с инвалидностью

Категории студентов	Виды дополнительных оценочных средств	Формы контроля и оценки результатов обучения
С нарушениями слуха	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы	Преимущественно письменная проверка
С нарушениями зрения	Собеседование по вопросам к зачету, опрос по терминам	Преимущественно устная проверка (индивидуально)
С нарушениями опорно- двигательного аппарата	Решение дистанционных тестов, контрольные работы, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету	Преимущественно дистанционными методами
С ограничениями по общемедицинским показаниям	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы, устные ответы	Преимущественно проверка методами, исходя из состояния обучающегося на момент проверки

14.3 Методические рекомендации по оценочным средствам для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для студентов с OB3 предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной форме;
- в печатной форме с увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- методом чтения ассистентом задания вслух;
- предоставление задания с использованием сурдоперевода.

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге;
- набор ответов на компьютере;
- набор ответов с использованием услуг ассистента;
- представление ответов устно.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)

УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной рабо					
«	<u></u> »		20	Г	

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Твердотельная электроника

Уровень образования: высшее образование - бакалавриат

Направление подготовки (специальность): 11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Направленность (профиль): Промышленная электроника

Форма обучения: заочная

Факультет: **ЗиВФ**, **Заочный и вечерний факультет** Кафедра: **ПрЭ**, **Кафедра промышленной электроники**

Курс: 2

Семестр: 3, 4

Учебный план набора 2015 года

Разработчик:

- профессор каф. ПрЭ Н. С. Легостаев

Дифференцированный зачет: 4 семестр

Томск 2017

1. Введение

Фонд оценочных средств (ФОС) является приложением к рабочей программе дисциплины (практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения.

ФОС по дисциплине (практике) используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.

Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень закрепленных за дисциплиной компетенций

	- Перечень закрепленных за дисциплинои ком Формулировка компетенции	
Код	Формулировка компетенции способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем,	Этапы формирования компетенций Должен знать устройство, принцип действия, характеристики и параметры основных классов полупроводниковых приборов; эквивалентные схемы полу-
	устройств и установок электроники и нано- электроники различного функционального назначения	проводниковых приборов, методы определения и расчета параметров эквивалентных схем; функциональные элек-
ОПК-1	способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики	трические модели приборов и методы определения параметров моделей; методы анализа переходных процессов.; Должен уметь производить расчет параметров основных классов полупроводниковых приборов; правильно выбирать элементы электронной схемы для решения поставленной задачи с максимальным использованием возможностей приборов; анализировать переходные процессы в твердотельных приборах с использованием метода заряда; экспериментально определять параметры твердотельных приборов.; Должен владеть навыками практической работы с полупроводниковыми приборами в составе электронной схемы; методами экспериментального исследования параметров и характеристик полупро-
		водниковых приборов.;

Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенций на всех этапах приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенций по этапам

Показатели и критерии	Знать	Уметь	Владеть
Отлично (высокий уровень)	Обладает фактическими и теоретическими знаниями в пределах изучаемой области с пониманием границ применимости	Обладает диапазоном практических умений, требуемых для развития творческих решений, абстрагирования проблем	Контролирует работу, проводит оценку, совер- шенствует действия ра- боты
Хорошо (базовый уровень)	Знает факты, принципы, процессы, общие понятия в пределах изучаемой области	Обладает диапазоном практических умений, требуемых для решения определенных проблем в области исследования	Берет ответственность за завершение задач в ис- следовании, приспосаб- ливает свое поведение к обстоятельствам в реше-

			нии проблем
Удовлетворительно (пороговый уровень)	Обладает базовыми общими знаниями	Обладает основными умениями, требуемыми для выполнения простых задач	Работает при прямом на- блюдении

2 Реализация компетенций

2.1 Компетенция ПК-2

ПК-2: способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения.

Для формирования компетенции необходимо осуществить ряд этапов. Этапы формирования компетенции, применяемые для этого виды занятий и используемые средства оценивания представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Этапы формирования компетенции и используемые средства оценивания

Состав	формирования компетенци Знать	Уметь	Владеть
Содержание этапов	эквивалентные схемы приборов, методы определения и расчета параметров эквивалентных схем; устройство, принцип действия, характеристики и параметры основных классов полупроводниковых приборов	производить расчет параметров основных классов полупроводниковых приборов; экспериментально определять параметры твердотельных приборов.	методами экспериментального исследования параметров и характеристик полупроводниковых приборов
Виды занятий	 Интерактивные практические занятия; Интерактивные лекции; Практические занятия; Лекции; Самостоятельная работа; Интерактивные лабораторные занятия; Лабораторные работы; 	 Интерактивные практические занятия; Интерактивные лекции; Практические занятия; Лекции; Самостоятельная работа; Интерактивные лабораторные занятия; Лабораторные работы; 	 Интерактивные практические занятия; Самостоятельная работа; Интерактивные лабораторные занятия; Лабораторные работы;
Используемые средства оценивания	 Контрольная работа; Экзамен; Собеседование; Отчет по лабораторной работе; Опрос на занятиях; Отчет по практическому занятию; Дифференцированный зачет; 	 Контрольная работа; Экзамен; Собеседование; Отчет по лабораторной работе; Опрос на занятиях; Отчет по практическому занятию; Дифференцированный зачет; 	 Отчет по лабораторной работе; Экзамен; Отчет по практическому занятию; Дифференцированный зачет;

Формулировка показателей и критериев оценивания данной компетенции приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Отлично (высокий уровень)	• понимает связь между параметрами и характеристиками эквивалентных схем; ; • аргументирует выбор метода расчета основных параметров эквивалентных схем; ; • знает эквивалентные схемы приборов электроники и наноэлектроники.;	• умеет математически описывать связь между параметрами эквивалентных схем полупроводниковых приборов электроники и наноэлектроники различного функционального назначения;; • умеет выбирать метод расчета основных параметров эквивалентных схем полупроводниковых приборов электроники и наноэлектроники различного функционального назначения;; • умеет экспериментально определять параметры твердотельных приборов электроники и наноэлектроники и наноэлектроники	• владеет методиками расчета параметров полупроводниковых приборов электроники и наноэлектроники различного функционального назначения;; • владее методами экспериментального исследования параметров и характеристик полупроводниковых приборов электроники и наноэлектроники различного функционального назначения.;
Хорошо (базовый уровень)	 распознает эквивалентные схемы полупроводниковых приборов электроники различного функционального назначения;; знает принцип действия основных классов полупроводниковых приборов и их основные технические характеристики;; определяет методы расчета параметров эквивалентных схем приборов электроники и наноэлектроники различного функционального назначения.; 	• самостоятельно подбирает и готовит для эксперимента необходимое оборудование;; • умеет рассчитывать основные параметры полупроводниковых приборов и эквивалентных схем замещения.;	• владеет методами экспериментального исследования параметров и характеристик полупроводниковых приборов электроники и наноэлектроники различного функционального назначения.;
Удовлетворительн о (пороговый уровень)	• дает определение основных понятий;; • распознает эквивалентные схемы полупроводниковых приборов электроники и наноэлектроники;; • знает принцип дей-	 умеет работать со справочной литературой;; использует приборы, указанные в описании лабораторной работы;; умеет производить расчет параметров 	• владеет методами экспериментального ис- следования параметров полупроводниковых приборов электроники и наноэлектроники различного функционального назначения.;

ствия основных классов	основных приборов	
полупроводниковых	электроники и нано-	
приборов электроники	электроники.;	
и наноэлектроники.;		

2.2 Компетенция ОПК-1

ОПК-1: способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики.

Для формирования компетенции необходимо осуществить ряд этапов. Этапы формирования компетенции, применяемые для этого виды занятий и используемые средства оценивания представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Этапы формирования компетенции и используемые средства оценивания

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Содержание этапов	знает методы анализа переходных процессов	умеет анализировать переходные процессы в твердотельных приборах с использованием метода заряда	владеет навыками практической работы с полупроводниковыми приборами и элементами электронных схем
Виды занятий	 Интерактивные практические занятия; Интерактивные лекции; Практические занятия; Лекции; Самостоятельная работа; Интерактивные лабораторные занятия; Лабораторные работы; 	 Интерактивные практические занятия; Интерактивные лекции; Практические занятия; Лекции; Самостоятельная работа; Интерактивные лабораторные занятия; Лабораторные работы; 	 Интерактивные практические занятия; Самостоятельная работа; Интерактивные лабораторные занятия; Лабораторные работы;
Используемые средства оценивания	 Контрольная работа; Экзамен; Собеседование; Отчет по лабораторной работе; Опрос на занятиях; Отчет по практическому занятию; Дифференцированный зачет; 	 Контрольная работа; Экзамен; Собеседование; Отчет по лабораторной работе; Опрос на занятиях; Отчет по практическому занятию; Дифференцированный зачет; 	 Отчет по лабораторной работе; Экзамен; Отчет по практическому занятию; Дифференцированный зачет;

Формулировка показателей и критериев оценивания данной компетенции приведена в таблице 6.

Таблица 6 – Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах

Tuominga o Tiorasatemi in reprine one industrial residential in a standar			
Состав	Знать	Уметь	Владеть
Отлично	• понимает связь меж-	• умеет физически ана-	• свободно владеет
(высокий уровень)	ду переходными про-	лизировать переходные	разными способами
	цессами и полупровод-	процессы в полупровод-	представления физиче-
	никовыми приборами;	никовых приборах с ис-	ской информации в гра-
		пользованием метода	фической и математиче-

		заряда;; • умеет математически описывать переходные процессы в полупроводниковых приборах с использованием метода заряда.;	ской форме;; • владеет навыками практической работы с полупроводниковыми приборами и элементами электронных схем.;
Хорошо (базовый уровень)	• знает переходные процессы в полупроводниковых приборах;; • имеет представление о методах анализа переходных процессов.;	• самостоятельно подбирает и готовит для эксперимента необходимое оборудование;; • умеет анализировать переходные процессы в полупроводниковых приборах.;	• способен классифицировать полупроводниковые приборы;; • владеет навыками практической работы с полупроводниковыми приборами и элементами электронных схем.;
Удовлетворительн о (пороговый уровень)	 дает определение основных понятий;; распознает переходные процессы в полупроводниковых приборах.; 	 умеет работать со справочной литературой;; использует приборы, указанные в описании лабораторной работы.; 	• владеет навыками практической работы с полупроводниковыми приборами и элементами электронных схем.;

3 Типовые контрольные задания

Для реализации вышеперечисленных задач обучения используются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, в следующем составе.

3.1 Вопросы на собеседование

- Расчет полевого транзистора с управляющим р-п-переходом.
- Расчет полевого транзистора с изолированным затвором и индуцированным каналом.
- Диодные, триодные и симметричные тиристоры.
- Основные статические и динамические параметры тиристоров.
- Способы управления тиристорами.
- Распределение стационарных потоков носителей заряда в биполярном транзисторе.
- Собственные статические параметры биполярного транзистора.
- Статические характеристики биполярного транзистора.
- Линейные модели биполярного транзистора.
- Усилительные свойства биполярного транзистора.
- Работа биполярного транзистора в импульсном режиме.
- Пробой электронно-дырочного перехода.
- Динамические параметры электронно-дырочного перехода.
- Переходные процессы в электронно-дырочном переходе.
- Контакты металл-полупроводник.
- Выпрямляющие контакты металл-полупроводник.
- Структуры металл-диэлектрик-полупроводник.
- Гетеропереходы.
- Полевые транзисторы с управляющим переходом.
- Полевые транзисторы с изолированным затвором.
- Усилительные свойства полевых транзисторов.
- Работа полевых транзисторов в импульсном режиме.
- Выпрямительные диоды.

- Диоды Шоттки.
- Стабилитроны.
- Электронно-дырочный переход в равновесном и неравновесном состояниях.
- Статическая вольт-амперная характеристика реального электронно-дырочного перехода.

3.2 Темы опросов на занятиях

- Электронно-дырочный переход в равновесном и неравновесном состояниях.
- Статическая вольт-амперная характеристика реального электронно-дырочного перехода.
- Распределение стационарных потоков носителей заряда в биполярном транзисторе.
- Собственные статические параметры биполярного транзистора.
- Статические характеристики биполярного транзистора.
- Линейные модели биполярного транзистора.
- Усилительные свойства биполярного транзистора.
- Работа биполярного транзистора в импульсном режиме.
- Пробой электронно-дырочного перехода.
- Динамические параметры электронно-дырочного перехода.
- Переходные процессы в электронно-дырочном переходе.
- Контакты металл-полупроводник.
- Выпрямляющие контакты металл-полупроводник.
- Структуры металл-диэлектрик-полупроводник.
- Полевые транзисторы с управляющим переходом.
- Полевые транзисторы с изолированным затвором.
- Усилительные свойства полевых транзисторов.
- Работа полевых транзисторов в импульсном режиме.

3.3 Темы контрольных работ

- Расчет полевого транзистора с управляющим р-п-переходом.
- Расчет полевого транзистора с изолированным затвором и индуцированным каналом.

3.4 Экзаменационные вопросы

- Электронно-дырочный переход в равновесном и неравновесном состояниях.
- Статическая вольт-амперная характеристика реального электронно-дырочного перехода.
- Пробой электронно-дырочного перехода.
- Динамические параметры электронно-дырочного перехода.
- Переходные процессы в электронно-дырочном переходе.
- Контакты металл-полупроводник.
- Выпрямляющие контакты металл-полупроводник.
- Структуры металл-диэлектрик-полупроводник.
- Гетеропереходы.
- Выпрямительные диоды. Диоды Шоттки. Стабилитроны.
- Распределение стационарных потоков носителей заряда в биполярном транзисторе.
- Собственные статические параметры биполярного транзистора.
- Статические характеристики биполярного транзистора.
- Линейные модели биполярного транзистора.
- Усилительные свойства биполярного транзистора.
- Работа биполярного транзистора в импульсном режиме.
- Полевые транзисторы с управляющим переходом.
- Полевые транзисторы с изолированным затвором.
- Усилительные свойства полевых транзисторов.
- Работа полевых транзисторов в импульсном режиме.
- Диодные, триодные и симметричные тиристоры.
- Основные статические и динамические параметры тиристоров.

- Способы управления тиристорами.

3.5 Вопросы для подготовки к практическим занятиям, семинарам

- Определение статических и динамических параметров переходов.
- Определение статических и динамических параметров биполярных транзисторов

3.6 Вопросы дифференцированного зачета

- Расчет полевого транзистора с управляющим р-п-переходом.
- Расчет полевого транзистора с изолированным затвором и индуцированным каналом.
- Диодные, триодные и симметричные тиристоры.
- Основные статические и динамические параметры тиристоров.
- Способы управления тиристорами.
- Распределение стационарных потоков носителей заряда в биполярном транзисторе.
- Собственные статические параметры биполярного транзистора.
- Статические характеристики биполярного транзистора.
- Линейные модели биполярного транзистора.
- Усилительные свойства биполярного транзистора.
- Работа биполярного транзистора в импульсном режиме.
- Пробой электронно-дырочного перехода.
- Динамические параметры электронно-дырочного перехода.
- Переходные процессы в электронно-дырочном переходе.
- Контакты металл-полупроводник.
- Выпрямляющие контакты металл-полупроводник.
- Структуры металл-диэлектрик-полупроводник.
- Гетеропереходы.
- Полевые транзисторы с управляющим переходом.
- Полевые транзисторы с изолированным затвором.
- Усилительные свойства полевых транзисторов.
- Работа полевых транзисторов в импульсном режиме.
- Выпрямительные диоды.
- Диоды Шоттки.
- Стабилитроны.
- Электронно-дырочный переход в равновесном и неравновесном состояниях.
- Статическая вольт-амперная характеристика реального электронно-дырочного перехода.

3.7 Темы лабораторных работ

- Исследование статических характеристик биполярного транзистора
- Исследование полевого транзистора с управляющим р-п-переходом

4 Методические материалы

Для обеспечения процесса обучения и решения задач обучения используются следующие материалы:

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-мирования компетенций, согласно п.
 12 рабочей программы.

4.1. Основная литература

- 1. Шангин А.С. Твердотельные приборы и устройства: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Шангин А.С. Томск: ТУСУР, 2012. 156 с. [Электронный ресурс]. https://edu.tusur.ru/publications/2438
- 2. Давыдов, В.Н. Твердотельная электроника: Учебное пособие для студентов направления 2100100 "Электроника и наноэлектроника", профиль "Электронные приборы и устройства" [Электронный ресурс] / Давыдов В.Н. Томск: ТУСУР, 2013. 175 с. [Электронный ресурс]. https://edu.tusur.ru/publications/3715

4.2. Дополнительная литература

- 1. Пасынков В.В., Чиркин Л.К. Полупроводниковые приборы: Учебник для вузов. СПб.: Лань, 2006. 480 с. (наличие в библиотеке ТУСУР 98 экз.)
- 2. Гуртов В.А. Твердотельная электроника: Учеб. пособие 2-е изд., доп. М.: Техносфера, 2005. 408 с.: Библиотека ТУСУР, (наличие в библиотеке ТУСУР 88 экз.)

4.3. Обязательные учебно-методические пособия

- 1. Троян П.Е. Твердотельная электроника. Учебно-методическое пособие по аудиторным практическим занятиям и самостоятельной работе. Томск: ТУСУР, 2007. 76 с. (для практических занятий и самостоятельной работы) (наличие в библиотеке ТУСУР 47 экз.)
- 2. Жигальский А.А. Твердотельная электроника: Методические указания по выполнению лабораторных работ. Томск: ТУСУР, 2007. 59 с. (для выполнения лабораторных работ) (наличие в библиотеке ТУСУР 29 экз.)

4.4. Базы данных, информационно справочные и поисковые системы

1. ELIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. - Режим доступа: http://elibrary.ru